



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

Edital de Seleção Monitoria Voluntária 2017

O Chefe do Departamento do Curso de Engenharia Mecatrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, **Professor Cláudio Henrique Gomes dos Santos**, torna público que, no período de 27/03 à 31/03, nos horários de 7h às 13h, no Setor Protocolo, sala Hall da Diretoria, receberá inscrições de candidatos para o processo seletivo referente a **8** vagas para Atividades de Monitoria, nos moldes de Voluntariado, para as disciplinas: **Laboratório Hidráulico e Pneumático; Métodos Numéricos; Variáveis Complexas; Conversão de Energia; TEPA: Critérios de Resistência Usando Elementos Finitos; Ciência dos Materiais; Laboratório de Protótipos.**

Docente Responsável	Disciplina	Atividades	Número de vagas
Marlon Antônio Pinheiro	Laboratório Hidráulico e Pneumático	Auxiliar os alunos, individualmente ou em grupo, na solução de listas de exercícios. Sanar dúvidas para avaliações; revisão de matérias. Acompanhar e auxiliar os alunos em atividades práticas extraclasse. Cooperação entre os corpos discente e docente para melhoria do ensino.	01 Vaga
Emerson de Sousa Costa	Métodos Numéricos		01 Vaga
Ana Paula F. Pires da Rocha	Variáveis Complexas		01 Vaga
André Luiz Paganotti	Conversão de Energia		01 Vaga
Luiz Cláudio	TEPA: Critérios de Resistência Usando Elementos Finitos		01 Vaga
Ricardo	Ciência dos Materiais		01 Vaga
Fernando Thomé	Laboratório de Protótipos		02 Vagas

1. São objetivos do Programa de Monitoria do CEFET-MG:

- Contribuir para o desenvolvimento de aptidões docentes do aluno;
- Contribuir para a formação acadêmica do aluno;
- Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos adquiridos com outros alunos;
- Promover a cooperação entre os corpos discente e docente para melhoria do ensino;
- Contribuir para minimizar os problemas de repetência, evasão e de falta de motivação dos alunos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

2. Poderão concorrer à vaga de monitoria, alunos regularmente matriculados em um dos cursos de graduação do CEFET-MG, que comprovem já terem sido aprovados na disciplina, ou em disciplina equivalente, com média igual ou superior a 70 (setenta). No caso da inscrição de candidatos que tiverem concluído disciplina(s) equivalente(s), o candidato deverá anexar aos documentos a (s) ementa (s) da (s) mesma (s).
3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar xerox dos seguintes documentos:
 - Carteira de Identidade e CPF;
 - Histórico Escolar.
4. O Exame de Seleção ocorrerá entre os dias 03 e 04 de abril, em horário e local a serem divulgados, e compreenderá as seguintes etapas:
 - **Prova Escrita (se o orientador julgar necessário)** - peso: 30%.
 - **Análise de Histórico** - peso: 50%.
 - **Entrevista** - peso: 20%.
5. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.
6. Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias e classificatórias.
7. O candidato poderá se candidatar para a seleção nas vagas listadas neste Edital disciplina
8. A validade do exame será o último dia letivo do semestre.
9. Concluída a monitoria, o aluno poderá integralizar 03 créditos a título de Atividade Complementar para a conclusão do curso.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO**

Cronograma:

Inscrição no Processo Seletivo	27 à 31/03/2017
Entrevistas e Seleção	03 e 04/04/2017
Divulgação dos Resultados	05/04/2017
Envio dos documentos dos monitores à Diretoria da Graduação	06/04/2017

Divinópolis, 23/03/2017.

Assinatura – Chefe do Departamento

Prof. Me. Cláudio Henrique G. dos Santos
Chefe do Departamento de
Engenharia Mecatrônica
CEFET-MG / Campus Divinópolis